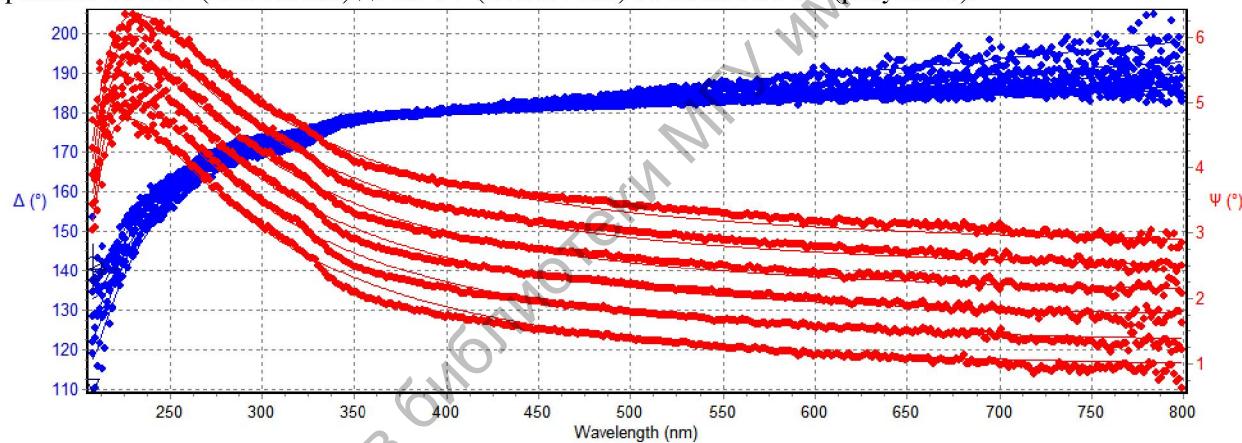


# СПЕКТРАЛЬНАЯ ЭЛЛИПСОМЕТРИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛАСТИН SLG

*P. A. Автушенко* (МГУ имени А. А. Кулешова)

Науч. рук. *Н. И. Стасьев*,  
канд. физ.-мат. наук, доцент

Методом спектральной эллипсометрии определены показатели преломления и поглощения диэлектрических пластин ( $d = 1.2 \text{ mm}$ ) из известково-натриевого стекла. Такие пластины используются в качестве подложек для нанесения пленок. Эллипсометрические углы  $\psi$  и  $\Delta$  образцов измеряли на эллипсометре UVISEL2 (HORIBA, Франция) при углах падения от  $55^\circ$  до  $57.5^\circ$  с шагом  $\delta\theta = 0.5^\circ$  в диапазоне энергий фотонов от 6 eV (206.667 nm) до 1.5 eV (826.667 nm) с шагом 0.01 eV (рисунок 1).



**Рис. 1.** Измеренные и рассчитанные эллипсометрические углы известково-натриевого стекла

Расчеты оптических характеристик выполнили с использованием дисперсионной формулы

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\infty} + \frac{(\varepsilon_s - \varepsilon_{\infty})\omega_t^2}{\omega_t^2 - \omega^2 + i\Gamma_0\omega} + \frac{\omega_p^2}{-\omega^2 + i\Gamma_d\omega} + \sum_{j=1}^2 \frac{f_j \omega_{0,j}^2}{\omega_{0,j}^2 - \omega^2 + i\gamma_{0,j}\omega}$$

Максимальное отличие рассчитанных показателей преломления от известных, определенных методом спектрофотометрии, наблюдается на крае полосы собственного поглощения ( $\lambda = 364 \text{ nm}$ ) и составляет  $\sim 0.59\%$ . В методе SE используется фазовая характеристика стекла  $\Delta(\lambda)$ , которая в отличии от его отражательной способности очень чувствительна к наличию особых поверхностных слоев. Для определения  $k(\lambda)$  в области от 206 nm до 900 nm выделили три участка: i) от 206 nm до 250 nm; ii) от 250 nm до 310 nm; iii) от 310 nm до 900 nm.